

真空パッド VAS-100-1/4-SI

部品番号: 160990

FESTO

シールリングは含まれていません
製造中止予定品、2012年まで注文可能



データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
真空パッド径	100 mm
吸着盤の有効径	85 mm
構造	真空ポート上 標準形
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-40 ... 200 °C
破壊力: 真空圧の70%	397 N
質量	67 g
取付ネジ	G1/4
真空パッド取付	G 1/4
真空接続ポート	G1/4
ショア硬度	60 +/- 5
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質	PWIS質を含む
材質 吸着盤	VMQ (シリコン)